

平成 28 年 9 月 5 日

委員各位

一般社団法人日本粉体工業技術協会 標準粉体委員会
委員長 森 康維

平成 28 年度第 1 回 標準粉体委員会開催のご案内

拝啓 各位にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、下記のように題記委員会を開催致しますので、ご出席をお願いいたします。
ご出欠につきましては 10 月 5 日（水）までに返信メールにて事務局吉田
(n-yoshida@appie.or.jp)まで下記書式でお知らせください。

記

1. 場 所 : 日本粉体工業技術協会・京都事務所 会議室
京都市下京区烏丸通六条上ル北町 181 (第 5 キョートビル 8 階)
(地下鉄烏丸線・五条駅下車、⑤番出口より徒歩 1 分)

2. 日 時 : 平成 28 年 10 月 12 日 (水) 14:00 ~ 17:00

3. 議 題

1. 前回議事録の確認
2. JIS Z 8901 試験用粉体及び試験用粒子の追補について
(JIS 試験用粉体 1 の化学成分測定方法の変更)
3. JIS 試験用粉体の粒子径分布測定法 (沈降天びん) について
(ガラスビーズの測定結果)
4. ISO 12103-1 Arizona test dust における粒子径分布測定装置の扱い
5. その他

* 配付資料がありましたら、コピーは事務局で行います。原紙を 10 月 5 日 (水) ま
でに、上記事務局までにご送付下さい。 送り先: 吉田 (n-yoshida@appie.or.jp)
当日ご持参の場合は 17 部お願いいたします。

4. 開催案内送付先 (敬称略):

(委 員) 森委員長、後藤副委員長、増田特別委員、飯田、池田、宮川、榎原、大谷、
田中、谷本、牧野、横山、鷺尾 各委員、豊見専務理事
(特別参加) 吉田英人 (広島大学大学院)
(事 務 局) 竹内、吉田 (直)

以上

平成 28 年度第 1 回標準粉体委員会出欠通知

日本粉体工業技術協会 吉田 (n-yoshida@appie.or.jp) へて

ご氏名: _____

出席 欠席

(該当のところに○を付けてください)